

Протокол № 1/2020-9

робочої зустрічі між представниками хіміко-технологічного факультету
КПІ ім. Сікорського та ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод
«Радар»»

Дата та час зустрічі: 05 березня 2020 року, 14.00-16.15

Присутні від КПІ ім. Сікорського: декан ХТФ Астрелін І.М., заст. декана
ХТФ, голова методичної комісії факультету Сангінова О.В., зав. каф.
технології електрохімічних виробництв Лінючева О.В.

Присутні від ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар»»:
керівник програми із впровадження дуального навчання директор
Соколовський М.Г.

СЛУХАЛИ:

1. Декана ХТФ Астреліна І.М. щодо діяльності факультету в цілому, участі ХТФ у міжнародних проектах та розвитку сучасних технологій в Україні та за кордоном, зокрема на підприємствах електрохімічного напрямку.
2. Соколовського М.Г. щодо кадрових потреб ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар»», необхідності впровадження елементів дуальної освіти на підприємстві.
3. Декана ХТФ Астреліна І.М та Сангінову О.В. щодо можливості працевлаштування студентів старших курсів ХТФ на вакантні посади ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар» як на повний, так і на неповний робочий день.
4. Сангінову О.В. та Лінючеву О.В. щодо структури та змісту освітніх програм «Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів» бакалаврського та магістерського освітніх рівнів, й отримання критичних зауважень та побажань щодо компетентностей, якими має володіти випускник кафедри технології електрохімічних виробництв.
5. Соколовського М.Г. щодо можливості проведення лекційних занять для студентів кафедри технології електрохімічних виробництв, ХТФ фахівцями ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар»».

ВИРІШИЛИ:

1. Із метою працевлаштування студентів старших курсів ХТФ у підрозділах ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар»», надати деканату ХТФ інформацію про наявні вакантні посади (за хіміко-технологічним профілем) у ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар»». Деканату ХТФ забезпечити відбір кандидатур до працевлаштування та направити їх до Департаменту управління персоналом ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар»». **Термін виконання: до 01 вересня 2020 року.**

2. Зробити прогнозу оцінку потреби ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар» у кваліфікованих кадрах, із вказаною прогнозою потребою в фахівцях на найближчі 5 років. Виконання покласти на Соколовського М.Г. **Термін виконання: до 01 вересня 2020 року.**

3. Надати пропозиції щодо змісту освітніх програм «Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів» бакалаврського та магістерського освітніх рівнів у частині загальних та професійних компетентностей, а також результатів навчання. **Термін виконання: до 01 вересня 2020 року.**

4. Соколовському М.Г. В 2019-2020 н.р. організувати низку регулярних профорієнтаційних заходів для студентів, науковців та викладачів ХТФ, а саме, екскурсії по підрозділах ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар», **Термін виконання: до 01 вересня 2020 року.**

5. Із метою реалізації ефективної співпраці між ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар» та ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського, підготувати проект рамкової угоди про співпрацю, в якому передбачити впровадження елементів дуальної освіти. Підготовку проекту угоди погодити з Соколовським М.Г. **Термін виконання: до 01 вересня 2020 року.**

Від ХТФ
КПІ ім. Ігоря Сікорського


 І.М. Астрелін

О.В. Сангінова

О.В. Лінючева



ДП «Гальванотехніка»
ПАТ «Київський завод «Радар»»

 М.Г. Соколовський

